

【公報種別】 特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】 第 6 部門第 2 区分
【発行日】 平成 17 年 6 月 23 日 (2005.6.23)

【公開番号】 特開 2003-255269 (P2003-255269A)
【公開日】 平成 15 年 9 月 10 日 (2003.9.10)
【出願番号】 特願 2002-52367 (P2002-52367)
【国際特許分類第 7 版】
G 0 2 B 27/28
G 0 2 B 5/30
【F I】
G 0 2 B 27/28 A
G 0 2 B 5/30

【手続補正書】
【提出日】 平成 16 年 9 月 29 日 (2004.9.29)
【手続補正 1】
【補正対象書類名】 明細書
【補正対象項目名】 特許請求の範囲
【補正方法】 変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項 1】

少なくとも第 1 のファラデー回転子と、第 1、第 2 の偏光子とを有した複合素子および磁石を基板上に搭載して整列固定した光アイソレータにおいて、前記磁石または複合素子の基板上に接する面には、面取り部が形成されていることを特徴とする光アイソレータ。

【請求項 2】

少なくとも第 1 のファラデー回転子と、第 1、第 2 の偏光子とを有した複合素子および磁石を基板上に搭載して整列固定した光アイソレータにおいて、前記複合素子の底面は、基板から離間して固定されていることを特徴とする光アイソレータ。

【請求項 3】

少なくとも第 1 のファラデー回転子と、第 1、第 2 の偏光子とを有した複合素子および磁石を基板上に搭載して整列固定した光アイソレータにおいて、前記複合素子と磁石とが当接する部分の基板上に、溝が形成されていることを特徴とする光アイソレータ。